



裴健會 (ペ・ゴンフェ)
弁理士

khbae@leeinternational.com
T. 82-2-2262-6172
F. 82-2-2273-4605

ペ・ゴンフェ弁理士は、機械及び金属工学分野に関する特許出願審査業務に対し、豊富な経験を有しています。自動車部品、半導体製造設備、ディスプレイ、ナノ技術、医療設備、スポーツ設備、合金及び合金製造設備などに関連した訴訟案件を処理し、特許侵害分析、無効審判、権利範囲確認審判、先行技術調査などでも経験を積んできました。

成均館大学材料工学科を卒業(2005)後、サムスン電子(株)デバイスソリューション部門でエンジニアとして勤務(2005~2007)しました。その後、善英特許法律事務所(2011~2012)で弁理士として勤務し、現在はLee International IP & Lawでエンジニアの知識と経験を生かして様々な案件を担当しています。大韓弁理士会の会員です。

Practice Area

- 機械及び金属工学分野における特許出願、訴訟、審判及び調査

Experience

- サムスン電子(株) (2005~2007)
- 善英特許法律事務所 (2011~2012)
- Lee International IP & Law (2012~現在)

Education

- 成均館大学材料工学科 (学士, 2005)

Qualifications

- 弁理士 - 大韓民国 (2010)

Membership

- 大韓弁理士会

Etc

- 言語 : 韓国語、英語

Trusted Partner for Your Global IP Needs

